科学研究**費**助成事業

平成 30 年 5月 24日現在

研究成果報告書

機関番号: 15501
研究種目: 基盤研究(C)(一般)
研究期間: 2015 ~ 2017
課題番号: 15K06541
研究課題名(和文)相分離イオンチャネル構造を有する中空糸型イオン交換膜の開発
研究課題名(英文)Development of hollow fiber ion exchange membrane having phase separation ion channel structure
—————————————————————————————————————
「「花」百合子(KAKIHANA Yuriko)
山口大学・大学院創成科学研究科・助教(特命)
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,800,000円

研究成果の概要(和文):中空糸型PVA系イオン交換膜を作製し、基礎特性とイオン輸送特性への影響を検討した。作製した中空糸型PVA系イオン交換膜モジュールのドナン透析実験を行った結果、イオン透過流束およびイオン透過係数の値は、市販膜AMX、CMXを用いた結果と比較すると同等かそれ以上の値を示すことがわかった。しかし、イオン選択性は市販膜よりも低い値を示した。

研究成果の概要(英文):We have succeeded in preparing the PVA-based hollow fiber (HF) type ion exchange membranes (IEMs) whose ionic transport properties of the obtained PVA-based IEMs to evaluate the relationship between the transport properties and the preparation conditions. Ion permeation experiments in Donann dialysis, the value of ion flux (J) and ion permeability (P) showed constant value independent of glutaraldehyde (GA) concentrations. As a result, selectivity coefficient increased as GA concentrations increased. The flux of HF membranes was almost equal to or greater than that of the commercial IEMs, Neosepta AMX and CMX (ASTOM Corp., Japan). The selectivity coefficient of the HF membranes was lower than the commercial IEMs.

研究分野:高分子化学

キーワード: イオン交換膜 拡散透析 イオンチャネル構造 中空糸

1.研究開始当初の背景

イオン交換膜(IEM)は工業的に広く応用 されており、主なものは電位差によりイオン を膜透過させる電気透析や濃度差を利用す る拡散透析(DD)である。有害イオンの除去、 酸・アルカリおよび塩の回収などを目的とし ている DD システムは、濃度差を駆動力とす るため省エネルギー・低コストであるが、電 気透析と比較してイオンの膜透過流束が小 さく、大面積の膜モジュールが必要となる。 これまで DD システムの欠点を補うために、 ポリスルホン (PSF) やポリビニルアルコー ル (PVA)を基材とした中空糸型 IEM の開発 が行われているが、いずれもイオン透過性お よび機械的強度の向上には至っていない。こ のように実用化に耐えうる中空糸型 IEM は 未だ開発されていない。

2.研究の目的

本研究では、平膜より約 10 倍充填密度が 高く市販 IEM より 50 倍以上高いイオン透過 性を有する相分離イオンチャネル構造を形 成した中空糸型 IEM の開発を目的とした。

3.研究の方法

本研究では以下(1)~(3)の方法により 中空糸型 IEM の開発を実施した。

(1) 平膜型 PSF 陽イオン交換膜 (PSF-based CEMs)の作製と基礎特性評価

PSFの側鎖に*p*-スチレンスルホン酸エチル エステル(EtSS)をイオン交換基として有す るグラフト共重合体(PSF-*g*-EtSS)を合成し た。この PSF-*g*-EtSS を用いて平膜型 PSF-based CEMs を作製し、160°Cでの熱処理 およびグルタルアルデヒド(GA)による架橋 後、基礎特性評価を行った。

(2) PVA 系中空糸型イオン交換膜
(PVA-based IEMs)の作製と基礎特性評価

PVA 系 ブロック 共 重 合体 PVA-*b*-SSA (A-195) および PVA-*b*-VBTAC(K195) を合 成した。これらを用いて中空糸型陽イオン交 換膜(PVA-based CEMs)と中空糸型陰イオン 交換膜(PVA-based AEMs)を作製し、160 °C での熱処理およびグルタルアルデヒド(GA) による架橋後、基礎特性評価を行った。

(3) PVA 系中空糸型イオン交換膜
(PVA-based IEMs)のイオン輸送評価

(2)で作製した中空糸型 PVA-based CEMs および中空糸型 PVA-based AEMs を用いてモ ジュールを作製し、イオン輸送特性評価を行 った。モデル系として PVA-based CEMs では 回収イオンを硝酸イオン(NO_3^-)、駆動力イ オンを塩化物イオン(CI^-)として用い、 PVA-based AEMs では回収イオンをカルシウ ムイオン(Ca^{2+})、駆動力イオンを塩化物イオ ン(CI^-)として用いた。

4.研究成果

(1) 平膜型 PSF-based CEMs の作製と基礎特

性評価

表1に作製した平膜型 PSF-based CEMs の 基礎特性を示す。共重合体の EtSS 含有量が 増加するにつれてイオン交換容量(*IEC*) お よび含水率(*WU*)が増加した。一方、膜抵 抗(R_m)及び輸率(t_{d+})は *WU*の増加に伴い、 減少した。これは *WU*の増加に伴い、イオン 輸送領域が増大したためだと考えられる。

表1 平膜型 PSF-based CEMs の基礎特性

Samle CEM	C ^P _{CM} [mol%]	r _{EtSS} [wt.%]	d _D [μm]	WU [%]	IEC [meq/g]	R_m [Ωcm^2]	t _{d+} [-]
1	1.8	93	55	140	0.83	1.4	0.92
2	6.7	46	40	38	0.71	6.2	0.99
3	6.7	93	110	310	1.6	0.5	0.80
4	8.4	46	30	78	0.61	2.3	0.98
CMX	-	-	170	30	1.8	3.0	0.98

 C_{CM}^{P} : CM group content in the polymer, r_{EISS} : EtSS ratio in the reaction mixture, d_{D} : thickness at a dry state, WU: water uptake , IEC: ion exchange capacity , R_m :

membrane resistance , $t_{d+}\!\!:$ dynamic transport number for cations

図1に平膜型 PSF-based CEMs の輸率と膜 抵抗の関係を示す。この図の左上に位置する 膜ほど拡散透析においてより良い性能を示 す。CEM4の t_{d+} は市販 CMX と比較して 0.98 とほぼ同等な値であり、 R_m は $2.3 \Omega \cdot cm^2$ と低 い値であった。これらの結果から PSF-based CEMs を用いることにより高い対イオン選択 性およびイオン透過流束を有する中空糸型 IEM への適用の可能性が示唆された。



図1 PSF-based CEMs の輸率と膜抵抗の関係

(2) PVA 系中空糸型イオン交換膜
(PVA-based IEMs)の作製と基礎特性評価

図2にPVA系ブロック共重合体PVA-*b*-SSA (A-195)および PVA-*b*-VBTAC(K-195)の 化学構造式、図3に中空糸膜作製装置の概略、 表2に紡糸条件を示す。

作製した中空糸膜 A-195 および K-195 の *IEC* はそれぞれ 0.27 meq/g、0.41 meq/g であり、 理論値の 1/4~1/6、市販膜の 1/5~1/10 である ことがわかった。このことから、中空糸膜 A-195 および K-195 に荷電基が存在すること が確認できた。



図 2 PVA 系ブロック共重合体の化学構造式 (a) A-195、(b) K-195



図3 中空糸膜作製装置の概略図

表 2 紡糸条件

Spinning condition	A-195	K-195			
Dope solution (wt%)	A-195/water	K-195/water			
	(15: 85)	(15: 85)			
Bore fluid composition (wt%)	Water/ Sodium hydrate/ Sodium sulfate				
	(83: 2: 15)				
Bore fluid flow rate (ml/min)	32				
Air gap (cm)	15				
External coagulant composition	Water/ Sodium hydrate/ Sodium sulfate				
(wt%)	(83: 2: 15)				
Dope solution temperature (°C)	olution temperature (°C) 90				
Bore fluid temperature (°C)	25				
External coagulant temperature	25				
(°C)					
Dimension of spinneret (mm)	I.D./ O.D. (0	0.4/2.0)			



図 4 中空糸型 PVA-based IEMs の SEM 断面 観察写真(a)・(a')中空糸膜 A-195、 (b)・(b')中空糸膜 K-195

図 4 に作製した中空糸型 PVA-based IEM 断面の走査型電子顕微鏡 (SEM) 観察画像を 示す。いずれの中空糸膜においても非多孔構 造を有することが確認できた。中空糸膜 A-195 の外径、内径および膜厚は、それぞれ 2.1 mm、2.3 mm、120 μm であり、中空糸膜 K-195 はそれぞれ 1.8 mm、2.1 mm、280 μm であった。

図5に中空糸型 PVA-based IEMsの含水率と GA 溶液の濃度との関係を示す。いずれの中 空糸膜においても含水率はGA 溶液の濃度が 増加するにつれて減少することがわかった。 この理由として、中空糸膜 A-195 は中空糸膜 K-195 と比較して、結晶化領域が大きいため だと考えられる。



図 5 中空糸型 PVA-based IEMs の含水率と GA 溶液の濃度との関係

図6に中空糸型 PVA-based IEMsの最大破断 応力とGA溶液の濃度との関係を示す。いず れの中空糸膜においても最大破断応力はGA 溶液の濃度が増加するにつれて増加した。



図6 中空糸型 PVA-based IEMs の最大破断応 力と GA 濃度との関係

(3) PVA 系中空糸型イオン交換膜
(PVA-based IEMs) イオン輸送評価

図7に中空糸型 PVA-based IEMs モジュール を用いたドナン透析実験による選択性(α) とGA 溶液の濃度との関係を示す。いずれの 膜においてもGA 溶液の濃度が増加するにつ れて α の値は増加した。この理由としては、 膜中の荷電基が非晶領域に凝集したことで、 イオン輸送領域がより多く形成されたため と考えられる。ここでは図に示していないが、 PVA-based CEMs の場合、ナトリウムイオン の透過流束 (J_{Na}) の値は GA 溶液の濃度が増 加するにつれて減少したが、カルシウムイオ ンの透過流束 (J_{Ca}) の値は GA 溶液の濃度に よらずほぼ一定の値を示した。PVA-based AEMs の場合、塩化物イオンの透過流束 (J_{Cl}) の値は GA 溶液の濃度が増加するにつれて減 少したが、硝酸イオンの透過流束 (J_{NO3}) の 値は GA 溶液の濃度によらずほぼ一定の値を 示した。イオン透過係数 (P)についても同 様な傾向を示した。この理由としては、GA 溶液の濃度が増加するにつれて膜の含水率 が減少するためである。



図7 中空糸型 PVA-based IEMs の α と GA 濃 度との関係

以上より、本研究で作製した中空糸型 PVA-based IEMs は熱処理による物理的架橋 およびGA 溶液による化学的架橋を行うこと でイオン選択性の向上が可能であることが わかった。今後、熱処理条件や共重合体の組 成を変化させることでより高い性能を有す る中空糸型イオン交換膜の作製が可能であ る。

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計1件)

 Y. Kakihana, K. Ukai, <u>M. Higa</u>, Preparation of cation-exchange membranes from polylsulfone with poly (sodium *p*-styresulfoonate) graft chains, *Bulletin of the Society of Sea Water Science*, *Japan*, **70** (6), 369-370 (2016). 查読有 https://doi.org/10.11457/swsj.70.6_369

〔学会発表〕(計件)

〔図書〕(計 件)

〔産業財産権〕

出願状況(計 件)

発明者: 権利者: 種類: 番号: 出願年月日: 国内外の別: 取得状況(計 件) 名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 取得年月日: 国内外の別: [その他] ホームページ等 6.研究組織 (1)研究代表者 垣花 百合子(KAKIHANA, Yuriko) 山口大学・大学院創成科学研究科・助教(特 命) 研究者番号:90592014 (2)研究分担者 松山 秀人 (MATSUYAMA, Hideto) 神戸大学・大学院工学研究科・教授 研究者番号:50181798 比嘉 充(HIGA, Mitsuru) 山口大学・大学院創成科学研究科・教授 研究者番号: 30241251 (3)連携研究者 () 研究者番号: (4)研究協力者 ()

名称: